CEI 60749-4

(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 4: Essai continu fortement accéléré de contrainte de chaleur humide (HAST)

IEC 60749-4 (First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES - MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)

CORRIGENDUM 1

Page 2

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

Août 2003 August 2003